#### EM 試料作成

# **GLOQUBE® PLUS**



# TEM グリッド調整用グロー放電システム

GloQube® Plus の主な用途は、様々な高分 子イメージングを成功させるための要件 を満たすように TEMグリッドの表面を改 質することです。独立した 2 つのチャン ためのダウンタイムやコンタミネーショ ン、試料損失の恐れがなく、エアーによる グロー放電または試薬蒸気によるグロー ンバー間の相互汚染もなくなります。 放電を行うことができます。

GloQube® Plus は、TEMを備えた研究室の 試薬蒸気によるグロー放電は、TEM グリッ 要求を満たすように設計されたコンパクド上に分子を保持するのに便利なだけで トで使いやすいグロー放電システムです。なく、ユーザーが分子の配向と立体配座を コントロールすることも可能にします。自 動蒸気コントロールによって、プラズマ中 の試薬蒸気の正確な濃度を確保し、信頼 性と再現性の高い結果を生み出します。 バーを使い分けることによって、清掃の 2つのチャンバーが 1 つの使いやすいパッ ケージになるように設計されたことによっ て、作業スペースはより小さくなり、チャ

グロー放電処理のための完全なシステム

- 短いサイクルタイム
- エアー使用プロセスと試薬使用プロセスを分離す る2つのチャンバー
- 処理後のフラッシュサイクルによってチャンバー 間の相互汚染を防止
- 自動蒸気供給によって信頼性と再現性のある結果 を獲得
- ・パージサイクルによって水蒸気と酸素の濃度が低 下し、特定の配向の高分子の優れた収率が得られる
- 試料への影響を最小限に抑える低速ベント
- 処理時間を早める高速ベントオプション
- 安全な試薬の取り扱い
- 3 段階の高さ調節可能な試料ステージ



推奨アプリケーション

- より良い試料拡散のためのTEMグリッドカーボン支持薄膜 の親水化とクリーニング
- タンパク質、核酸、抗体の接着性と配向性の改善
- ナノ粒子研究のためのTEM グリッド調製

<sup>\*</sup> 一般に以下のものがあります : Formvar®、Lacey Carbon、 Holey Carbon、 Continuous Carbon、 Quantifoil®

# Glow Qube Plusの特 徴

#### 電子顕微鏡試料調整のためのグロー放電処理

- 試薬蒸気・エアー導入の自動コントロール
- ベイパー(蒸気)チャンバーとガスラインのフラッシュ・パージサイクル
- 汚染なしでエアー使用プロセスと試薬使用プロセスを分離する 2つのチャンバー\*
- 全自動プロセス
- 標準レシピをあらかじめ搭載
- パスワード保護されたユーザー設定とプログラム可能なユー ザーレシピ
- \* 一度に使用できるチャンバーは1つだけです。

- 負と正の放電モード
- 試料導入が簡単なシングルドア
- 3 段階に高さが調節可能な試料ステージ
- 直感的に操作できるタッチスクリーンコントロール
- 密閉セプタムバイアルによる安全な蒸気供給
- 相互汚染を防止するチャンバー間自動バルブ
- 高速または低速ベントオプション



#### 相互汚染を防止する2つのチャンバー

GloQube® Plusは、2 つの独立した真空チャンバーにそれぞれ高さ調整可能な試料ステージがあり、それらをシングルドアで同時に開閉します。

エアーチャンバーは単純なグロー放電親水化アプリケーション用で、ベイパー(蒸気)チャンバーは、一般にメタノールやアミルアミンのような試薬を用いた疎水化(正または負電荷)のために設計されています。パージサイクルとフラッシュサイクルを利用することによって、ベイパーチャンバー\*からの汚染がエアーチャンバーに影響を与えないようにします。





\* 試薬と共にベイパーチャンバーを使用する場合は、健康上および安全上の理由から、ポンプの排気は適切な外部抽出システムへ接続する必要があります。

#### 自動バルブ

自動バルブシステムによって、チャンバー内への化学蒸気の導入をより細かくコントロールすることができます。 これにより、処理の繰り返し性と再現性が得られます。

自己完結型の密閉セプタムバイアルと蒸気供給システムによって、ユーザーと試薬の接触は最小限となり、高い安全性が保証されます。\*\*

\*\* 試薬の調整と廃棄は適切なドラフトチャンバー内で行ってください。

## 新しいタッチスクリーンコントロールによる 迅速なデータ入力、簡単な操作

- 容量式タッチスクリーンによって、さらに簡単で優れた使用感
- ユーザーインターフェースソフトウェアを大幅に改善して最新のスマートフォンスタイルのインターフェースを使用
- わかりやすい状況依存ヘルプ画面
- USB インターフェースにより、ソフトウェアの簡単なアップデート と、レシピファイルのUSBスティックへのバックアップ / コピーが可能
- 日付、時刻、プロセスパラメーターを含むログファイルをExcelなどで の解析用に USB ポートを介して csv 形式でエクスポート可能
- USB メモリに 1000 を超えるレシピを保存可能 (16GB の場合)
- 高速で反応性の高いディスプレイ用デュアルコア ARM プロセッサ

## プロセスコントロール

GloQube® Plus は自動化されたシステムで、使い易くするためにレシピ駆動型プロセスコントロールユーザーインターフェースを備えています。フィルター付き注入口によって、カーボンコーティングされた TEM グリッド などの繊細な試料が粒子やほこりで汚染されないようにします。GloQube® Plus は、 $0.1 \sim 1$  mbar の範囲で動作する真空ポンプ 1台を必要とします。動作真空に到達するまでの標準的なポンプダウン時間は60 秒で、空気を使用した場合の全サイクル時間は通常 2 分未満です。\*GloQube® Plus には、750 mm のフレキシブルステンレス製真空ホースが付属しています。

\* グロー放電処理時間を 30 秒に設定した場合

## 簡単な試料の導入

2 つのチャンバーのそれぞれは、2 枚の25  $\times$  75 mmガラス顕微鏡スライドまたは TEMグリッドホルダーを収納できます。

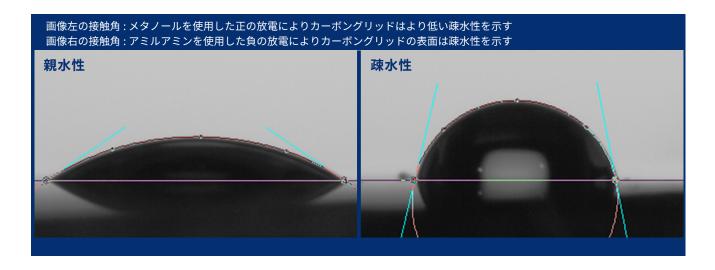
引出し式のチャンバードアと試料ステージにより、非常に簡単に試料を 導入することができます。ステージは高さが調整可能で、取り外し可 能なスライドガラスホルダーが付いています。ドアとステージは完全 に取り外すことができるので、チャンバーのクリーニングも簡単です。



## グロー放電の一般的なプロセス

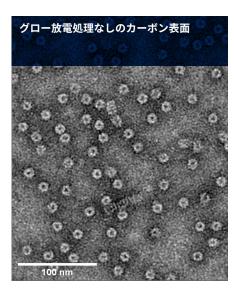
表面状態	表面電荷	雰囲気	一般的なアプリケーション
親水性	負	エアー	カーボンコートされたTEM グリッドの親水化と洗浄
親水性	正	エアー*	カーボン薄膜への核酸接着
疎水性**	正	アルキルアミン	負に帯電したタンパク質、抗体、核酸の配向コントロールと接着性の向上
疎水性**	負	メタノール	正に帯電したタンパク質分子 (例:フェリチン、チトクロム <b>C</b> )の配向コントロールと接着性の向上

- \* エアーでのグロー放電処理を行った後に、ユーザーによる酢酸マグネシウムでの後処理が必要です。
- \*\* 下記画像のように接触角が90度未満であっても親水性がより低い試料を疎水性と表しています。

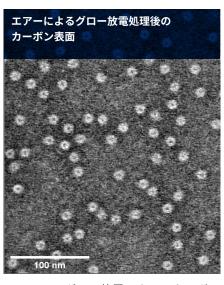


20Sヒトプロテアソーム複合体の TEM 画像。

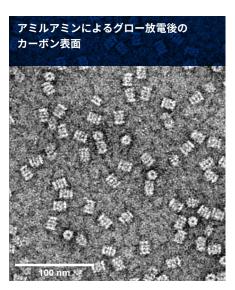
カーボン支持膜の表面電荷を変えた場合の、タンパク質の配向に対する効果を示します。 Quantifoil 1.2/1.3 400 メッシュ上の 2.5 nm カーボン薄膜を試料用の支持体として使用。



表面の電荷が不均一なので 20Sプロテア ソームの向きが揃っておらず、上面と側 面が混在して見えます。



エアーでのグロー放電によってカーボン 支持TEMグリッド表面が均一な負電荷と なり、20Sプロテアソームの上面を観察 することができます。



表面が均一に正電荷を帯びたことによって20Sプロテアソームを側面から観察することができます。

寸法 (W×D×H)	機器 ·	366 <sub>mm</sub> × 364 <sub>mm</sub> × 336 <sub>mm</sub>	
	ポンプ (オプション)	391 <sub>mm</sub> ×127 <sub>mm</sub> ×177 <sub>mm</sub>	
	ポンプを含む設置面積	<b>366mm×600mm×336mm</b> (実際の設置により異なります)	
重量	機器 	19.4kg (梱包重量: 24kg)	
	ポンプ (オプション)	16kg	
梱包寸法 (W×D×H)		500mm×500mm×590mm	
	要件	120v 60Hz, 15A or 230v 50Hz, 10A	
電力	GloQube 定格	100-240v AC 60/50Hz 700vA inc pump, IEC inlet	
	ポンプ定格	115/230v 60/50Hz 450W	
ディスプレイ		<b>115.5</b> mm $W \times 86.4$ mm $H$ (有効領域), $640 \times 480_{pix}$ , $RGB$ (ディスプレイフォーマット), 容量式タッチカラーディスプレイ	
通信		USBインターフェース	
チャンバー (W×D×H)		100 <sub>mm</sub> × 127 <sub>mm</sub> × 100 <sub>mm</sub>	
安全			
チャンバーベントインレット		試料への影響を最小限に抑えるための高速または低速ベントオプションを備えたフィルター 付きエアインレット	
オンボード試薬システム		危険物への曝露を最小限に抑えるために試薬は密封ガラスバイアルに収納	
高電圧安全インターロック		ハードウェア安全インターロックおよびプロセスコントロール用ソフトウェア	
真空			
真空コントロール		組み込みピラニゲージ	
使用真空範囲		$0.1{\sim}1$ mbar	
真空ポンプ最低要件		5 m³/hr	
インレットフランジ		KF16	
ポンピング時間		約60秒(動作真空 0.1 mbar に到達するまでの標準的なポンピングダウン時間)	
真空遮断		真空を切り換える遮断バルブによりプロセスチャンバーの相互汚染を防止	
グロー放電プロセス			
プラズマ電	流	$1\sim50$ mA	
HV電力		30W	
最大電圧		800v	
電極極性 - クリーンチャンバー		正,負	
電極極性 - ベイパーチャンバー		正,負	
試料ステージ		125mm×100mm, 25mm×75mm スライドガラス 2 枚および 36 枚収納のグリッド ホルダーに対応	
ポンプ保持時間		0~72時間	
プラズマ処理時間		1~900秒	

製造元



お問合せ先

# ADS 株式会社アド・サイエンス

〒273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7船橋本町プラザビル Tel 047-434-2090 Fax 047-434-2097 http://www.ads-img.co.jp/